

ОПІС/Силабус дисципліни/модуля

Коротка назва університету / підрозділу дата (місяць / рік)	НУ «Запорізька політехніка» 10/2019
Назва модулю / дисципліни	Технологія тонких плівок
Код:	ППВС 08

Викладачі	Підрозділ університету
Матюшин Володимир Михайлович	Кафедра мікро- та наноелектроніки

Рівень навчання (ВА/МА)	Рівень моду- лю/дисципліни (номер семестру)	Тип модулю/дисципліни (обов'язковий / вибірко- вий)
Перший (бакалаврський)	7	вибірковий

Форма навчання (лекції / лабораторні / практичні)	Тривалість (тижнів/місяців)	Мова викладання
Лекції/лабораторні роботи	14	Українська

Зв'язок з іншими дисциплінами	
Попередні: Фізична хімія Фізика твердого тіла і діелектриків —	Супутні (якщо потрібно):

ECTS (Кредити модуля)	Загальна кількість годин	Аудиторні години	Самостійна робота
3	90	28	62

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення дисципліни (модуля)

Вивчення базових технологічних процесів, які використовуються в тонкоплівкових пристроях мікро і наноелектроніки.

Формування у студентів уявлень про технології тонкоплівкових приладів.

Вивчення фізичних основ і методів контролю тонко плівкових структур.

Результати навчання в термінах компе- тенцій	Методи навчання (теорія, лаборато- рні, практичні)	Контроль якості (письмовий екза- мен, усний екза- мен, звіт)
<ul style="list-style-type: none"> – вільно володіти державною мовою та спілкуватися іноземною мовою; – здатність генерувати нові ідеї (креативність), самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і вико- 	<p>Використання при проведенні лекцій та практичних заняттів</p> <p>Теоретичні знання отримані під час лекцій та консульта-</p>	<p>Окремого оцінювання не передбачено</p> <p>Оцінюються під час модульного контролю та складання</p>

<p>ристовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності;</p> <p>– здатність оцінювати рівень існуючих технологій у галузі професійної діяльності, ефективність технічних рішень та можливість виникнення об'єктів права інтелектуальної власності, відшукувати шляхи та можливості реалізації наукових ідей у прибуткових бізнес-проектах та стартапах;</p> <p>– здатність обирати оптимальні методи досліджень, модифікувати та адаптувати існуючі, розробляти нові методи досліджень відповідно до існуючих технічних засобів та формувати методику обробки результатів досліджень.</p>	<p>цій</p> <p>Самостійна та під керівництвом викладача рішення задач</p> <p>Самостійна та під керівництвом викладача рішення задач</p>	<p>екзамену</p> <p>Оцінюються під час модульного контролю та складання екзамену</p> <p>Окреме оцінювання не проводиться</p>
---	--	---

Теми курсу	Аудиторні заняття						Час та завдання на самостійну роботу	
	Лекцій	Консультацій	Семінарів	Практичні заняття	Лабораторні роботи	Загалом, годин	Самостійна робота	Завдання
<u>Тема 1. Основні поняття в плівковій технології.</u>	2					2	10	Індивідуальні завдання та підготовка реферату
<u>Тема 2. Конструктивні елементи виробів електронної техніки (ВЕТ).</u>	2				4	6	5	Індивідуальні завдання та підготовка реферату
<u>Тема 3. Плівкові конструктивні елементи</u>	2					2	5	Підготовка програми розрахунків.
<u>Тема 4. Розробка топології тонкоплівкових шарів.</u>	2				4	6	5	Підготовка програми розрахун-

								ків.
Тема 5. Фізика процесів нанесення тонких плівок.	2				2	17		Індивідуальні завдання та підготовка реферату
Тема 6. Вакуумні методи нанесення тонких плівок.	2			4	6	10		Індивідуальні завдання та підготовка реферату
Тема 7. Рідинні методи осадження плівок	2			2	4	10		Індивідуальні завдання та підготовка реферату
Усього годин	14				14	28	62	

Стратегія оцінювання	Вага, %	Термін	Критерії оцінювання
Модульна контрольна робота	65	впродовж семестру	Письмове опитування
Розв'язування задач	5		Індивідуальне завдання з теми 1
	5		Індивідуальне завдання з теми 2
	5		Індивідуальне завдання з теми 3
	5		Індивідуальне завдання з теми 4
	5		Індивідуальне завдання з теми 5
	5		Індивідуальне завдання з теми 6
Складання екзамену	90 – 100	після модулю	відмінно
	85-89		добре
	75-84		задовільно
	70-74		незадовільно з можливістю повторного складання
	60-69		незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
	35-59		
	0-34		

Обов'язкова література				
Автор	Рік ви-дан-ня	Назва	інформація про ви-дання	Видавництво / он-лайн доступ
Матсон Э.А	1985	Конструкции и технологии микросхем	Навчальний посібник	Мінск- Вища школа 1985.-220 с.
Парфенов О.Д.	1986	Технология микросхем.	Навчальний посібник	М.Выща школа, 1986.- 320 с.
Черняев В.Н.	1977	Технология производства интегральных	Навчальний посібник	М.Энергия,1977.-374 с.

		микросхем		
Жиров Г.А.	1976	Технология гибридных интегральных схем	Навчальний посібник	К.Высшая школа,1976,- 240 с.
Бушминский И.П., Морозов Г.В.	1980	Технология гибридных интегральных схем СВЧ	Навчальний посібник	М.Высшая школа, 1980. - 286 с.
Матюшин В.М. Жавжаров Е.Л.	2011	Радікало-рекомбінаційна обробка мікроструктур	Монографія	Запоріжжя ЗНТУ,2011,196с
Додаткова література				
Павлов Л.П.	1975	Методы определения основных параметров полупроводниковых материалов	Навчальний посібник	М. Высшая школа, 1975. – 206 с.
Палатник Л.С., Сорокин В.К.	1973	Основы пленочного полупроводникового материаловедения. М.	Навчальний посібник	М.: Энергия, 1973. - 296 с.
Макмиллан П. У.,	1967	Перевод с английского канд. техн. наук А. Т. Аладьева и канд. техн. наук Н. С. Костюкова Стеклокерамика	Навчальний посібник	ИЗДАТЕЛЬСТВО "МИР", Л., 1967. 264 с.
Комник Ю.Ф.	1977	Физика металлических пленок. Размерные структурные эффекты.	Навчальний посібник	М.Атомиздат,1977.- 264 с.
Ігнаткін В.У. Томашевський О.В. Матюшин В.М.	2017	Основи метрології	Навчальний посібник	Запоріжжя ЗНТУ 2017, - 120с